

文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム
微細構造解析プラットフォーム

超高圧電子顕微鏡施設 電子顕微鏡講習会

名古屋大学未来材料システム研究所超高圧電子顕微鏡施設では文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業を推進しています。

電子顕微鏡を研究に用いることを考えている研究者、技術者やすでに電子顕微鏡は使っているが、基礎からの知識を深めたいという、教員、研究員、技術者、学部4年生以上の学外大学、研究所、民間企業等の皆様に受講していただくために実施します。名大の学生とともに受講となります。

2019年 8月 5日

9:30~15:30

会場：名古屋大学ベンチャービジネスラボラトリー
3階 ベンチャーホール

募集人数：10名 講習のみ 無料

講義を聞いて、実技講習を希望の場合には、別途相談を受けます。

実技講習希望：あり なし に○をしてください。

実技講習は有料となります。

利用相談希望：あり なし に○をしてください。

利用相談は無料で承ります。

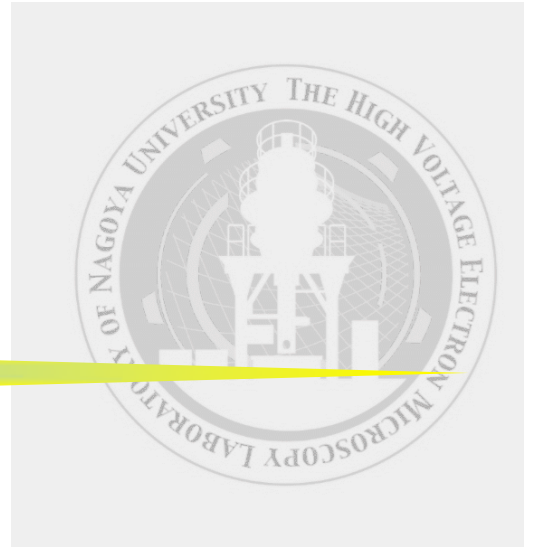
実技、利用相談は別途日程調整を行います。

連絡先：名古屋大学未来材料システム研究所超高圧電子顕微鏡施設

TEL：052-789-3632 FAX：052-789-3174

E-mail：nanoplat@nagoya-microscopy.jp

超高压電子顕微鏡施設
電子顕微鏡講習会



申込書

- 氏名
- 所属
- 連絡先(E-Mail)

実技講習希望(有料): あり なし

利用相談希望(無料): あり なし

申込先:

nanoplat@nagoya-microscopy.jp

申込期限: 2019年7月19日金曜日17時まで。



- ・JR名古屋駅から名古屋市営地下鉄「名古屋大学」下車
(東山線本山駅乗換、名古屋大学まで約30分)
- ・JR金山駅から名古屋市営地下鉄「名古屋大学」下車



ベンチャービジネスラボラトリー 3階 ホール

連絡先: 名古屋大学未来材料システム研究所超高压電子顕微鏡施設
 TEL : 052-789-3632 FAX : 052-789-3174
 E-mail : nanoplat@nagoya-microscopy.jp

